



- ➔ Materialfluss
- ➔ Materialfluss (optional)
- ➔ Rückführung Leertraversen
- ➔ Rückführung Leerskids
- ➔ Zubringen Chemikalien und Lack
- ➔ Transport zur Decklackierung (direkt nach dem Strahlen)

F.X.Meiller, Slany Innovative Oberflächenbehandlung			
Anlagenaufstellung - erw. Produktportfolio			
Q2019 P26731 001d			
K	Gegenbehälter KTL verschoben, Tor Pausenraum	27.02.20	
J	Einarbeitung Architektenplan v. 26.02.20	26.02.20	
I	Anpassung Strahlbereich	21.02.20	
H	Abluft-/Abgaskamine	09.12.19	
G	erneut neue Achs-/Stützenaufteilung	18.11.19	
F	neue Achs-/Stützenaufteilung	11.11.19	
E	Aktualisierung	08.11.19	
D	Einarbeitung Architektenplan v. 05.11.19	05.11.19	
C	Höhe Büroebene 5,00m -> 6,00m	22.10.19	
B	Überarbeitung nach Bespr. am 16.10.2019		
Rev.	Änderungsvermerk	Datum	
Planerstellung: Enespeke		QUBUS	
Planung und Beratung Oberflächentechnik GmbH		QUBUS GmbH Alexander-von-Humboldt-Strasse 19 D-73559 Schwäbisch Gmünd	
Datum:	Stand:	Maßstab:	Format:
17.10.19	K	1:200	A1